明細書

排気ガス浄化用触媒

技術分野

本発明は、自動車等の内燃機関からの排気ガスを浄化するための排気ガス浄化用触媒に関する。

背景技術

一般に、自動車用エンジン等の内燃機関から排出される排気ガス中には、炭化水素系化合物(以下「HC」という。)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)等の物質(エミッション)が含まれている。これらの物質の排出量を減らすために、エンジンの空燃比等の、燃焼条件の最適化の他、排ガス中に含まれる物質を排ガス浄化触媒によって除去する方法が一般的に用いられている。

この排ガス浄化触媒としては、アルミナ等の多孔質金属酸化物担体に、白金(Pt)、ロジウム(Rh)、パラジウム(Pd)等の貴金属を担持した、いわゆる三元触媒が一般的である。この三元触媒は、CO及びHCを酸化するとともに、NOxを N_2 に還元する能力を有することが知られている。

一方、近年、地球環境保護の観点から、自動車用エンジン等の内燃機関から排出される二酸化炭素(CO₂)の発生量を抑えることが問題となっており、その対応策として、酸素過剰(リーン)雰囲気において希薄燃焼させる、いわゆるリーンバーンエンジンが開発されている。このリーンバーンエンジンにおいては、燃料の使用量が低減され、その結果、燃焼排気ガスであるCO₂の発生を抑制することができる。

これに対し、従来の三元触媒は、空燃比が理論空燃比(ストイキ)において排気ガス中のHC、CO、NOxを同時に酸化・還元するものであり、上記のようなリーンバーン時の排気ガスの酸素過剰雰囲気においては、HC及びCOの酸化除去は可能であるが、NOxの還元除去に対しては十分な浄化性能を示さない。

そこで、リーンバーンにおいて、常時は酸素過剰のリーン条件で燃焼させ、一時的にストイキ~リッチ条件とすることにより排気ガスを還元雰囲気としてNOxを還元浄化するシステムが開発された。そしてこのシステムに最適な、リーン雰囲気でNOxを吸蔵し、ストイキ~リッチ雰囲気で吸蔵されたNOxを放出するNOx吸蔵材を用いたNOx吸蔵還元型の排気ガス浄化用触媒が開発された。

このNOx吸蔵還元型の排気ガス浄化用触媒は、アルミナ等の多れ質金属酸化物の担体上にアルカリ金属、アルカリ土類金属もしくは希土類元素からなるNOx吸蔵材の層を形成し、さらに白金等の貴金属触媒を担体表面上に担持して構成されている。この触媒では、排気ガスの空燃比がリーンのときには排気ガス中に含まれるNOxは貴金属触媒により酸化されて硝酸塩の形でNOx吸蔵材に吸蔵される。次いで、排気ガスの空燃比が短時間リッチにされると、この間にNOx吸蔵材に吸蔵されていたNOxが放出されると共にHCやCOの還元性成分と反応して浄化され、次いで再び排気ガスの空燃比がリーンに戻されるとNOx吸蔵材へのNOxの吸蔵が開始され、リーンバーンエンジンからの排気ガスであってもNOxを効率よく浄化することができる。

ところが、このNOx吸蔵還元型の排気ガス浄化用触媒は、排気 ガス温度が特に500℃以上の高温ではNOx浄化能がかなり低下する という問題がある。そこで、高温域においても高いNOx浄化能を 有する、ペロブスカイト型複合酸化物からなる排気ガス浄化用触媒

が提案されている (例えば、特開2002-143684号公報参照)。

この排気ガス浄化用触媒では、ペロブスカイト型複合酸化物の促進されたNOx直接分解作用を有するため、従来よりも広い温度範囲にわたって高いNOx浄化性能を有するとされているが、おおよそ700℃においてNOx吸蔵が頭打ちとなり、それ以上の高温ではNOxを保持することができなかった。また、実用的条件においては十分なNOx浄化率が達成されなかった。

従って本発明は、触媒担体として、特定の元素を結晶構造内に有するジルコニウム複合酸化物を用いることにより、1000℃の高温までNOx浄化を達成することができる排気ガス浄化用触媒を提供することを目的とする。

発明の開示

上記問題点を解決するために本発明の第1の態様によれば、結晶性のジルコニウム複合酸化物にアルカリ金属と貴金属を担持させた排気ガス浄化用触媒において、前記ジルコニウム複合酸化物が、アルカリ土類金属、希土類金属、及びIIIB族元素からなる群より選ばれる少なくとも1種の元素によってジルコニウムの一部が置換されており、この元素置換による結晶格子の伸びが略理論値となっている。

第2の態様によれば、第1の態様において、前記アルカリ土類金属、希土類金属、及びIIIB族元素からなる群より選ばれる少なくとも1種の元素が、ジルコニウム複合酸化物中の全金属元素の全モル数を基準として5~50モル%存在する。

第3の態様によれば、第1の態様において、ジルコニウムの一部 がランタンにより置換されている。 第4の態様によれば、第1の態様において、ジルコニウム複合酸 化物に担持される前記アルカリ金属がセシウムである。

第5の態様によれば、第1の態様において、ジルコニウム複合酸 化物に担持される前記貴金属が白金である。

図面の簡単な説明

図1は、本発明の触媒における超強塩基性点の発現の様子を説明するための図であり、図1 (A) は酸化ジルコニウムの結晶構造を示し、図1 (B) は酸化ジルコニウムのジルコニウムの一部をランタンで置換した結晶構造を示し、図1 (C) は本発明のジルコニウム複合酸化物の結晶構造を示している。

図2は、本発明の触媒の製造工程を説明するための図である。

図3は、火花点火式内燃機関の全体図である。

図4は、一酸化窒素の吸着および解離の様子を説明するための図であり、図4(A)及び図4(B)は超強塩基性点を有する担体に対し一酸化窒素が吸着した状態を示し、図4(C)は窒素が解離した状態を示し、図4(D)は酸素が脱離した状態を示す。

図5は、付与すべきエネルギの量と排気ガス浄化用触媒の温度との関係を示す図である。

図6は、排気ガス中の一酸化窒素量のマップを示す図である。

図7は、付与されるエネルギ量を示す図である。

図8は、エネルギの付与を制御するためのフローチャートである

図9は、空燃比のリッチ制御を示す図である。

図10は、酸素濃度およびNOx濃度の変化を示すタイムチャートである。

図11は、供給すべき還元剤量と排気ガス浄化用触媒の温度との

関係を示す図である。

図12は、空燃比のリッチ制御を示す図である。

図13は、還元剤の供給を制御するためのフローチャートである

図14は、硝酸イオンおよび一酸化窒素の還元処理を行うためのフローチャートである。

図15は、経過時間を示す図である。

図16は、還元剤の供給を制御するためのフローチャートである

図17は、火花点火式内燃機関の別の実施例を示す全体図である

図18は、還元剤の供給を制御するためのフローチャートである

図19は、火花点火式内燃機関の更に別の実施例を示す全体図である。

図20は、火花点火式内燃機関の更に別の実施例を示す全体図である。

図21は、圧縮着火式内燃機関を示す全体図である。

図22は、パティキュレートフィルタを示す図であり、図22(A)は正面図であり、図22(B)は側断面図である。

図23は、スモークの発生量を示す図である。

図24(A)は、燃焼室内の平均ガス温とクランク角の関係を示すグラフであり、図24(B)は燃料及びその周囲のガス温とクランク角の関係を示すグラフである。

図25は、運転領域I,IIを示す図である。

図26は、空燃比A/Fを示す図である。

図27は、スロットル弁開度等の変化を示す図である。

図28は、ランタンジルコニアの格子間隔を示すグラフである。 図29は、触媒の高温NOx吸蔵性能を示すグラフである。

発明を実施するための最良の形態

本発明の排気ガス浄化用触媒は、結晶性のジルコニウム複合酸化物の担体にアルカリ金属と貴金属を担持させたものである。このアルカリ金属としては、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、フランシウムを用いることができ、貴金属としては、白金、パラジウム、ロジウム等を用いることができる。アルカリ金属の担持量は0.05~0.3 モル/Lとすることが好ましく、貴金属の担持量は1~5 g/Lとすることが好ましい。

本発明の排気ガス浄化用触媒における担体は、図1(A)に示す ように、基本的には酸化ジルコニウムの結晶構造を有しており、こ の結晶構造中のジルコニウムの一部がアルカリ土類金属、希土類金 属、及びIIIB族元素からなる群より選ばれる少なくとも1種の元素 によって置換されているジルコニウム複合酸化物である。ここで、 アルカリ土類金属としては、ベリリウム、マグネシウム、カルシウ ム、ストロンチウム、バリウムを用いることができる。希土類金属 としては、スカンジウム、イットリウム、ランタン、ネオジム、プ ロメチウム、サマリウム、ユウロピウム、ガドリニウム、ジスプロ シウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、ル テチウムを用いることができる。IIIB族元素としては、ホウ素、ア ルミニウム、ガリウム、インジウム、タリウムを用いることができ る。このアルカリ土類金属、希土類金属、及びIIIB族元素からなる 群より選ばれる少なくとも1種の元素の含有量は、ジルコニウム複 合酸化物中の全金属元素の全モル数を基準として5~50モル%で ある。

結晶性酸化ジルコニウムを構成するジルコニウムは4価であるため、これを2価のアルカリ土類金属、3価の希土類金属もしくはII IB族元素、例えばランタンによって置換すると、図1(B)に示すように結晶格子内に酸素の存在しない酸素欠陥が形成される。

さらにこの複合酸化物には上記のように、アルカリ金属、たとえばセシウムが担持されており、このセシウムによって図1(C)に示すように、酸素欠陥に電子e⁻が供与される。この電子が供与された酸素欠陥はきわめて強い塩基性を示し、従って電子の供与された酸素欠陥を以下、超強塩基点と称する。

本発明の排気ガス浄化用触媒においては、担体であるジルコニウム複合酸化物がその全体にわたって図1 (C)に示すような結晶構造を有しており、さらにその全体にわたって無数の超強塩基点が一様に分布している。ところで、酸化ジルコニウム中のジルコニウムの一部をランタン等によって置換した担体を用いる従来の触媒は、共沈よって製造しており、十分にランタンをジルコニウムと置換させることができず、超強基点を一様に分布させることができなかった。これにより、十分な量の対域における担体では、所定の方法を用いることにより、十分な量の超強塩基点を一様に分布させることができる。この十分な量の超強塩基点を一様に分布させることができる。この十分な量の対域を関係によるジルコニウム酸化物の結晶格子の伸びが略理論値であることにより反映される。

このように、アルカリ土類金属、希土類金属、及びIIIB族元素からなる群より選ばれる少なくとも1種の元素によってジルコニウムの一部が置換されており、この元素置換による結晶格子の伸びが略理論値となっているジルコニウム複合酸化物は、以下の方法によっ

て製造することができる。

すなわち、加水分解してジルコニウムの水酸化物を生成する有機 化合物を溶解した有機相と、アルカリ土類金属、希土類金属、及び IIIB族元素からなる群より選ばれる第2の元素をイオンとして含む 水相とを接触させることにより、それらの界面におけるジルコニウ ム有機化合物の加水分解反応によりジルコニウムの水酸化物を生成 させる過程でこの生成物中に第2の元素を取り込み、得られる複合 水酸化物(前駆体)を焼成してジルコニウム及び第2の元素の複合 酸化物を得る。

ここで加水分解してジルコニウムの水酸化物を生成する有機化合物は知られており、本発明ではそのいずれであっても使用することができる。例えば、ジルコニウムアルコキシド、アセチルアセトンジルコニウム錯体を挙げることができる。

ジルコニウム Z r O R) $_4$ の加水分解反応も知られており、形式的には、 Z r O R) $_4$ + 4 H_2 O + Z r O

アセチルアセトン錯体($CH_3COCH_2COCH_3$) $_4$ Z r の加水 分解反応も知られており、($CH_3COCH_2COCH_3$) $_4$ Z r + 4 $ROH \rightarrow 4$ CH_3COCH_2C (OH) $CH_3 + Z$ r (OH) $_4$ 、次いで、Z r (OH) $_4$ \rightarrow Z r O_2 + 2 H_2 O で表される。

ジルコニウムアルコキシドやアセチルアセトンジルコニウム錯体などの有機金属化合物は、極性有機溶媒、無極性有機溶媒などの中から適当な溶媒を選択すれば比較的容易に溶解できる。有機溶媒の例としては、シクロヘキサン、ベンゼンなどの炭化水素、ヘキサノールなどの直鎖アルコール、アセトンなどのケトン類がある。有機溶媒の選択基準としては、界面活性剤の溶解度の他マイクロエマルションを形成する領域の広さ(水/界面活性剤のモル比が大きい)

等がある。

このように加水分解して水酸化物を生成する有機金属化合物を溶解した有機相中に水を添加すると、有機金属化合物の加水分解反応が開始、進行することが知られている。一般的には、有機金属化合物を溶解した有機相に水を添加し、攪拌して金属水酸化物を得ることができる。

また、有機相(油相)中に水相を界面活性剤で微細に分散させた油中水型エマルション、マイクロエマルションを形成しておいて、その有機相(油相)中に有機金属化合物(有機金属化合物を有機溶剤に溶解した溶液)を添加し、攪拌することで、微細な金属水酸化物又は酸化物が生成することも知られている。限定するものではないが、界面活性剤で取り囲まれた水相からなる多数のミセル表面が、反応核となること、あるいは界面活性剤が生成した水酸化物の微粒子を安定化させることで、微細な生成物の粒子が得られると考えられている。

上記のような、加水分解反応において、複数の加水分解性有機金属化合物を有機相中に溶解しておくことで、水と接触させたとき、 その複数の有機金属化合物が加水分解して、複数の金属の水酸化物 が同時に生成することも知られている。

本発明では、この加水分解性有機金属化合物のうちの1種類(ジルコニウムを含む化合物)を有機相に存在させ、その有機相と水相との接触の際に、アルカリ土類金属、希土類金属、及びIIIB族元素からなる群より選ばれる第2の金属元素、さらには第3以降の金属元素を、従来のように有機相中ではなく、水相中にイオンとして存在させておくことを特徴とする。

水相中にイオンとして存在させることは、水溶性金属塩、特に、硝酸塩、塩化物などの無機酸塩、さらに酢酸塩、乳酸塩、シュウ酸

塩などの有機酸塩を用いることができる。水相中に存在する第2の 元素のイオンは金属の単体イオンのほか、第2の元素を含む錯イオ ンでもよい。第3以降の元素のイオンも同様である。

有機相と水相を接触させると、有機相中の有機ジルコニウム化合物が水と接触することで加水分解反応を起こしてジルコニウムの水酸化物又は酸化物を生成するが、このとき、本発明によれば、水相中に存在する金属のイオンが加水分解生成物であるジルコニウムの水酸化物(又は酸化物)中に取り込まれることが見出された。この現象は従来知られていない。水相中のイオンが特別の沈降操作を行わなくても水酸化物中に取り込まれる理由は十分には理解されないが、有機ジルコニウム化合物がアルコキシドの場合を例として説明すると、アルコキシドが加水分解されるときに水相中の第2の金属イオンがアルコキシドを誘起して加水分解が進行する、あるいはアルコキシドの加水分解した微小な水酸化物が水相中所定量の金属イオンを捕らえて凝集していくものと考えられる。

本発明によれば、特に、この新規な製法において、有機相中のジルコニウムの有機ジルコニウム化合物が加水分解して得られる水酸化物中に、水相中に存在する第2の金属元素のイオンが取り込まれるが、得られる水酸化物中のジルコニウムと第2の金属元素が非常に均一に分散した水酸化物を得ることができ、その均一さは従来のアルコキシド法、即ち、有機相中に複数の金属アルコキシドを存在させた場合と比べて顕著に優れ得ることが見出された。比較的低い焼成温度でも焼成後の複合酸化物のジルコニウムと第2の金属元素が原子レベルで理想的に混合された複合酸化物(固溶体)も得られた。このようなことは従来の金属アルコキシド法では達成されていなかった。従来の金属アルコキシド法では金属アルコキシドの種類によって安定性が異なるので第1の金属元素と第2の金属元素の間

で不均一な生成物しか得られない。

本発明において用いる複合酸化物におけるジルコニウム及び第2の金属元素の相対比は、有機相中のジルコニウムの量と水相中の第2の金属元素の量の比により調整することができる。

本発明では、反応系が油中水型のエマルション系又はマイクロエマルション系であることが好ましい。この場合、第一にマイクロエマルション径が数nm~十数nmと極めて小さく、油相-水相界面が極めて広い(径が10nm場合で8000m²/リッター程度)ことによる加水分解速度の高速化、第二に水相が分殻化され、一個当たりでは極く少量の金属イオン(おおよそ100個程度)しか含まないことによる均質化の効果によると考えられる。

この意味でマイクロエマルションの水相の径は $2\sim40\,\mathrm{nm}$ 、好ましくは $2\sim15\,\mathrm{nm}$ 、より好ましくは $2\sim10\,\mathrm{nm}$ であることが好ましい。

油中水型のエマルション系又はマイクロエマルション系を形成する方法は知られている。有機相媒体としては、シクロヘキサン、ベンゼンなどの炭化水素、ヘキサノールなどの直鎖アルコール、アセトンなどのケトン類など上記の有機溶媒と同様のものが使用できる。本考案で用いることができる界面活性剤は、非イオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤など多種に渡り、用途に合わせて有機相(油相)成分との組合せで使用することができる。

非イオン系の界面活性剤としては、ポリオキシエチレン(n = 5) ノニルフェニルエーテルに代表されるポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル系、ポリオキシエチレン(n = 1 0) オクチルフェニルエーテルに代表されるポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル系、ポリオキシエチレン(n = 7) セチルエーテルなどに

代表されるポリオキシエチレンアルキルエーテル系界面活性剤、ポ リオキシエチレンソルビタントリオレートに代表されるポリオキシ エチレンソルビタン系界面活性剤などを用いることができる。

アニオン系界面活性剤としては、ジー2-エチレンヘキシルスルフォ琥珀酸ナトリウムなどが用いることができ、カチオン系界面活性剤としては、セチルトリメチルアンモニウムクロライドやセチルトリメチルアンモニウムプロマイドなどを用いることができる。

油中水型のエマルション系又はマイクロエマルション系が好ましいが、水中油型エマルション系でも行うことが可能である。

本発明では、3以上の元素の複合酸化物を製造する場合には、第 3以降の元素は水相中に存在させる。有機相中に複数の加水分解性 有機金属化合物を存在させると、有機相中では加水分解性有機金属 化合物間で安定性に差があるため不均一な生成物になるからである 。もっとも、ジルコニウムと第2の金属元素の間では均一である必 要があるが、ジルコニウムと第3の金属元素の間では均一性が重要 でなければ、第3の元素の有機金属化合物を有機相中に存在させて もよい。

上記のように、有機相と水相を接触させて加水分解反応を行うと、一般的に水酸化物(前駆体)が生成する。本発明によれば、いずれにしても、生成物を乾燥後、焼成して複合酸化物を製造する。生成物の分離、乾燥方法は従来どおりでよい。

焼成条件も従来と同様でよく、焼成の温度、焼成雰囲気などは、 特定の複合酸化物の種類に応じて選択すればよい。しかし、一般的 にいって、従来と比べてより低温で焼成できる。予め金属元素が均 一に分散しているため金属元素を固体中で拡散させるエネルギーが 少なくてよいためと考えられる。

図2に、上記のジルコニウム複合酸化物の製造方法をランタンジ

ルコニアのマイクロマイクロエマルションを利用した合成を例にして模式的に示す。図2を参照すると、マイクロマイクロエマルションMEの水相中に硝酸ランタンなどを溶解しておき、それにジルコニウムアルコキシドを添加混合することで、ランタンジルコニアを合成する。即ち、マイクロマイクロエマルションの有機相中には1種類だけの金属アルコキシド、すなわちジルコニウムアルコキシドを添加しておく。有機相中に複数の金属アルコキシドを存在させるとその安定性に差があるので、有機相が水と接触したときに均一な加水分解生成物が得られないのに対して、この方法によればその不都合が解決されるものである。従って、3種類以上の金属元素の複合酸化物を合成する場合には、第3の元素以降は水相中に添加する

加水分解性有機金属化合物の加水分解反応は知られている。本発明によれば、有機相中の加水分解性有機ジルコニウム化合物を水相とを接触させて加水分解反応を行うときに、水相中に第2の元素がイオンとして存在すると、加水分解反応生成物である水酸化物中に第2の元素が取り込まれることが見出された。この反応は水相中の第2の元素イオンが界面活性剤の親水基に電気的に吸寄せられ、有機ジルコニウム、化合物が加水分解されるときに同時に取り込まれることにより第2元素を含んだ複合酸化物となるものである。さらに、この反応のために、有機ジルコニウム化合物に含まれるジルコニウムと水相中の第2元素とが加水分解反応生成物、更に複合酸化物中に均一に分散、混合されることが可能になることも見出された

こうして得られたジルコニウム複合酸化物を担体として用い、この担体に、従来の方法と同様にしてアルカリ金属及び貴金属を担持させることにより、本発明の排気ガス浄化用触媒が得られる。

こうして得られる本発明の排気ガス浄化用触媒による、リーン空燃比のもとで燃焼が行われているときのNOxの浄化作用について説明する。図3は本発明の排気ガス浄化用触媒を火花点火式内燃機関に適用した場合を示している。なお、本発明は圧縮着火式内燃機関にも適用することもできる。

図3を参照すると、1は機関本体、2はシリンダブロック、3はシリンダヘッド、4はピストン、5は燃焼室、6は電気制御式燃料噴射弁、7は点火栓、8は吸気弁、9は吸気ポート、10は排気弁、11は排気ポートを夫々示す。吸気ポート9は対応する吸気枝管12を介してサージタンク13に連結され、サージタンク13は吸気ダクト14を介してエアクリーナ15に連結される。吸気ダクト14内にはステップモータ16により駆動されるスロットル弁17が配置され、更に吸気ダクト14内には吸入空気の質量流量を検出するための吸入空気量センサ18が配置される。一方、排気ポート11は排気マニホルド19を介して本発明の排気ガス浄化用触媒20を内蔵した触媒コンバータ21に連結される。

排気マニホルド19とサージタンク13とは排気ガス再循環(以下、EGRと称す)通路22を介して互いに連結され、EGR通路22内には電気制御式EGR制御弁23が配置される。また、EGR通路22周りにはEGR通路22内を流れるEGRガスを冷却するための冷却装置24が配置される。図1に示される実施例では機関冷却水が冷却装置24内に導びかれ、機関冷却水によってEGRガスが冷却される。一方、各燃料噴射弁6は燃料供給管25を介して燃料リザーバ、いわゆるコモンレール26に連結される。このコモンレール26内へは電気制御式の吐出量可変な燃料ポンプ27から燃料が供給され、コモンレール26内に供給された燃料は各燃料供給管25を介して燃料噴射弁6に供給される。コモンレール26

にはコモンレール26内の燃料圧を検出するための燃料圧センサ28が取付けられ、燃料圧センサ28の出力信号に基づいてコモンレール26内の燃料圧が目標燃料圧となるように燃料ポンプ27の吐出量が制御される。

電子制御ユニット30はデジタルコンピュータからなり、双方向性バス31によって互いに接続されたROM(リードオンリメモリ)32、RAM(ランダムアクセスメモリ)33、CPU(マイクロプロセッサ)34、入力ポート35および出力ポート36を具備する。吸入空気量センサ18および燃料圧センサ28の出力信号は対応するAD変換器37を介して入力ポート35に入力される。また、アクセルペダル40にはアクセルペダル40の踏込み量Lに比例した出力電圧を発生する負荷センサ41が接続され、負荷センサ41の出力電圧は対応するAD変換器37を介して入力ポート35に入力される。更に入力ポート35にはクランクシャフトが例えば30°回転する毎に出力パルスを発生するクランク角センサ42が接続される。一方、出力ポート36は対応する駆動回路38を介して燃料噴射弁6、点火栓7、スロットル弁駆動用ステップモータ16、EGR制御弁23、および燃料ポンプ27に接続される。

ピストン4の頂面にはキャビティ43が形成されており、機関低 負荷運転時にはキャビティ43内に向けて燃料Fが燃料噴射弁6か ら噴射される。この燃料Fはキャビティ43の底壁面により案内さ れて点火栓7に向かい、それによって点火栓7の周りに混合気が形 成される。次いでこの混合気が点火栓7により着火され、成層燃焼 が行われる。このときの燃焼室5内の平均空燃比はリーンとなって おり、従って排気ガスの空燃比もリーンとなっている。

機関中負荷運転時には吸気行程初期と圧縮行程末期の2回に分けて燃料が噴射される。吸気行程初期の燃料噴射によって燃焼室5内

には燃焼室5内全体に広がる希薄混合気が形成され、圧縮行程末期の燃料噴射によって点火栓7の周りに火種となる混合気が形成される。このときも燃焼室5内の平均空燃比はリーンとなっており、従って排気ガスの空燃比もリーンとなっている。

一方、機関高負荷運転時には吸気行程初期に燃料が噴射され、それによって燃焼室5内には均一混合気が形成される。このときには燃焼室5内の空燃比はリーンか、理論空燃比か、リッチのいずれかにされる。通常、機関は低負荷或いは中負荷のもとで運転され、従って通常はリーン空燃比のもとで継続的に燃焼が行われる。

リーン空燃比のもとで燃焼が行われているときに燃焼室5から排出されたNOxは排気ガス浄化用触媒20により浄化されるが、この排気ガス浄化用触媒20によるNOxの浄化作用のメカニズムについては必ずしも明らかではないが、これまでの解析の結果、おそらく以下に説明するメカニズムによってNOxの浄化作用が行われているものと考えられる。

即ち、リーン空燃比のもとで燃焼が行われているときには排気ガス中に一酸化窒素NO2等の窒素酸化物NO2を、過剰酸素O2とが含まれている。この場合、排気ガス中に含まれる窒素酸化物NO2の大部分は一酸化窒素NOであり、従って以下代表例としてこの一酸化窒素NO0の浄化メカニズムについて説明する。

さて、上述したように本発明の排気ガス浄化用触媒20は超強塩 基性点を有する。このような超強塩基性点が存在すると酸性である 一酸化窒素NOは排気ガス浄化用触媒20の温度が低かろうと高か ろうと超強塩基性点に引き寄せられ、その結果一酸化窒素NOは図 4(A)又は(B)のいずれかに示す形態で排気ガス浄化用触媒2 0の超強塩基性点に捕獲される。この場合、前述したように排気ガ

ス浄化用触媒20の担体はその全体に亘って一様に分布した無数の 超強塩基性点を有するので排気ガス浄化用触媒20には極めて多量 の一酸化窒素NOが吸着されることになる。

一酸化窒素NOが超強塩基性点に吸着すると一酸化窒素NOの解離作用と一酸化窒素NOの酸化反応とが生ずる。そこでまず初めに一酸化窒素NOの解離作用について説明する。

上述したように排気ガス中の一酸化窒素NOは排気ガス浄化用触媒20上の超強塩基性点に引き寄せられて超強塩基性点に吸着され、捕獲される。このとき一酸化窒素NOに電子e‐が供与される。一酸化窒素NOに電子e‐が供与されると一酸化窒素NOのN-O結合の解離が起こり、この場合排気ガス浄化用触媒20の温度が高くなればなるほどこのN-O結合が解離し易くなる。事実、一酸化窒素NOが超強塩基性点に吸着するとその後暫らくしてN-O結合が解離して窒素Nと酸素Oとに解離し、このとき酸素が図4(C)に示されるように酸素イオンO‐の形で超強塩基性点に残留保持され、窒素Nが超強塩基性点から離れて排気ガス浄化用触媒20上を移動する。

排気ガス浄化用触媒20上を移動する窒素Nは排気ガス浄化用触媒20の他の超強塩基性点に吸着されている一酸化窒素NOの窒素N或いは排気ガス浄化用触媒20上を移動する他の窒素Nと結合して窒素分子N2となり、排気ガス浄化用触媒20から脱離する。このようにしてNOxが浄化される。

ところで一酸化窒素NOが超強塩基性点に吸着するとその後暫らくして一酸化窒素NOが解離し、酸素Oが酸素イオンO゚の形で超強塩基性点上に捕獲されるので排気ガス浄化用触媒20に存在する超強塩基性点は次第に酸素イオンO゚で埋まることになる。このように超強塩基性点が酸素イオンO゚で埋まってくると排気ガス中の

一酸化窒素NOは超強塩基性点に吸着している一酸化窒素NOの窒素Nと結合し、その結果N2Oが生成される。

次に排気ガス浄化用触媒20上における一酸化窒素NOの酸化反応について説明する。

ところがこの硝酸イオンNO3⁻は温度が高くなると分解し、一酸化窒素NOとなって放出される。従って排気ガス浄化用触媒20の温度が高くなると排気ガス浄化用触媒20上には硝酸イオンNO3⁻が存在しなくなるときの排気ガス浄化用触媒20上にほとんど硝酸イオンNO3⁻が存在しなくなるときの排気ガス浄化用触媒20下限温度を基準温度と称すると、この基準温度は排気ガス浄化用触媒20ではこの基準温度はほぼ600℃である。即ち、排気ガス浄化用触媒20の温度がこの基準温度よりも低いときには排気ガス浄化用触媒20上に硝酸イオンNO3⁻が生成され、排気ガス浄化用触媒20の温度がこの基準温度よりも高いときには排気ガス浄化用触媒20上にはほとんど硝酸イオンNO3⁻が存在しないことになる。

一方、リーン空燃比のもとで燃焼が行われているときには排気ガス中に含まれる過剰酸素 O_2 によって排気ガス浄化用触媒20上に担持されている金属、例えばセリウム C_e が酸化され($C_e O_3$ + $1/2O_2 \rightarrow 2C_eO_2$)、それによって排気ガス浄化用触媒20上に酸素が貯蔵される。この貯蔵された酸素は結晶構造内に安定してはいり込んでおり、従ってこの貯蔵された酸素は排気ガス浄化用触媒20の温度が上昇しても排気ガス浄化用触媒20から脱離しない

さてこれまでの説明をまとめると、リーン空燃比のもとで燃焼が行われていて排気ガス浄化用触媒 20 の温度が基準温度よりも高いときには排気ガス浄化用触媒 20 上には超強塩基性点に酸素イオン 0^- か或いはまだ解離していない一酸化窒素 NO が保持されており、更に排気ガス浄化用触媒 20 上には貯蔵された酸素が保持されている。ただし、このとき排気ガス浄化用触媒 20 上には硝酸イオン NO_3^- はほとんど存在しない。

これに対し、リーン空燃比のもとで燃焼が行われていて排気ガス 浄化用触媒20の温度が基準温度よりも低いときにも排気ガス浄化 用触媒20上には超強塩基性点に酸素イオン〇⁻か或いはまだ解離 していない一酸化窒素NOが保持されており、更に排気ガス浄化用 触媒20上には貯蔵された酸素が保持されている。ただし、このと きには排気ガス浄化用触媒20上には多量の硝酸イオンNO3⁻が生 成されている。

即ち、別の言い方をすると排気ガス浄化用触媒20の温度が基準温度よりも低いときには排気ガス中の一酸化窒素NOは排気ガス浄化用触媒20上において硝酸イオンNO3⁻に変化し、従ってこのときには排気ガス浄化用触媒20上には多量の硝酸イオンNO3⁻が存在するが排気ガス浄化用触媒20上に保持されている酸素イオン

O⁻は比較的少ない。

これに対し、排気ガス浄化用触媒 20 の温度が基準温度よりも高いときには硝酸イオンNO $_3$ はたとえ生成されたとしてもただちに分解してしまい、斯くして排気ガス浄化用触媒 20 上には硝酸イオンNO $_3$ がほとんど存在しない。一方、このとき排気ガス浄化用触媒 20 上の超強塩基性点に吸着している一酸化窒素 NOの解離作用は活発に行われ、従って超強塩基性点に捕獲されている酸素イオンO の量が次第に増大していく。

次に排気ガス浄化用触媒20のNOx 浄化性能の回復処理について説明する。この回復処理は排気ガス浄化用触媒20の温度に応じて変化し、従って初めに排気ガス浄化用触媒20の温度が基準温度よりも高い場合について説明する。

リーン空燃比のもとで燃焼が行われていて排気ガス浄化用触媒20の温度が基準温度よりも高いときには前述したように排気ガス浄化用触媒20の超強塩基性点には解離された酸素イオン〇⁻が保持される。従ってリーン空燃比のもとでの燃焼が続行すると排気ガス浄化用触媒20の超強塩基性点は次第に酸素イオン〇⁻で埋まり、斯くして一酸化窒素NOが吸着しうる超強塩基性点の個数が次第に減少してくる。その結果、NO_xの浄化率が次第に低下してくる。

この場合、超強塩基性点に保持されている酸素イオン〇⁻を脱離、即ちパージさせれば排気ガス浄化用触媒20は図4(D)に示されるように酸素欠陥に電子 e ⁻が供与されている元の形態となり、斯くして高いNO_x浄化率を得られることになる。

ところで図4(C)からわかるように超強塩基性点は電気的にプラスである金属イオンの間に位置しており、従って電気的にマイナスである酸素イオンO⁻はこれら金属イオン間に容易に保持される。しかしながらこの酸素イオンO⁻と金属イオン間の結合力は弱く

、従って酸素イオンO⁻は極めて不安定な状態にある。従って超強 塩基性点に保持されている酸素イオンのうちの一部の酸素イオン O⁻が超強塩基性点からパージされるとこのパージ作用に誘発され て超強塩基性点に保持されている残りの酸素イオンO⁻が一気にパージせしめられる。ただし、このとき排気ガス浄化用触媒20上に 貯蔵されている酸素はパージされない。

このように一部の酸素イオンのパージ作用に誘発されて残りの酸素イオン〇⁻が一気にパージせしめられるメカニズムについては明確にわかっていないが、おそらくパージされた一部の酸素イオンが安定した酸素分子となるときに放出されるエネルギによって残りの酸素イオン〇⁻が一気にパージせしめられるものと考えられる。事実、排気ガス浄化用触媒20上に保持されている酸素イオン〇⁻の一部を排気ガス浄化用触媒20からパージさせるのに必要なエネルギを排気ガス浄化用触媒20に付与することにより排気ガス浄化用触媒20上に保持されている酸素イオン〇⁻の一部を排気ガス浄化用触媒20上に保持されている残りの酸素イオン〇⁻が一気に排気ガス浄化用触媒20からパージさせると、このパージ作用に誘発されて排気ガス浄化用触媒20からパージされることが実験により確かめられている。なお、エネルギが付与されると超強塩基性点における一酸化窒素NOから解離した酸素イオン〇⁻もパージされる。

即ち、排気ガス浄化用触媒20上に保持されている全ての酸素イオン 0^- をパージさせるためにはこれら全ての酸素イオン 0^- をパージさせるのに必要なエネルギを付与する必要はなく、これら酸素イオン 0^- のうちの一部の酸素イオン 0^- をパージさせるのに必要なエネルギを付与すればよいので酸素イオン 0^- をパージさせるためのエネルギが少なくて済むという大きな利点がある。

なお、付与すべきエネルギとしては種々のエネルギが考えられる。例えば排気ガス温或いは排気ガス浄化用触媒20の温度を高温にすると排気ガス浄化用触媒20上に保持されている酸素イオン〇⁻がパージされる。従って付与すべきエネルギとして、熱エネルギを用いることができる。

排気ガス浄化用触媒20に保持されている酸素イオン〇⁻は排気ガス浄化用触媒20の温度が高くなるほど脱離しやすくなる。従って図5に示されるように排気ガス浄化用触媒20上に保持されている酸素イオン〇⁻の一部を排気ガス浄化用触媒20からパージさせるのに必要なエネルギの量Eは排気ガス浄化用触媒20の温度TCが高くなるほど減少する。

前述したように吐きガス浄化用触媒20の温度が基準温度よりも高いときにはリーン空燃比のもとでの燃焼が続行すると排気ガス浄化用触媒20の超強塩基性点は次第に酸素イオン〇⁻で埋まり、斯くして一酸化窒素NOが吸着しうる超強塩基性点の個数が次第に減少してくる。その結果、NOxの浄化率が次第に低下してくる。そこで排気ガス浄化用触媒20が酸素イオン〇⁻によって埋まる前に排気ガス浄化用触媒20上に保持されている酸素イオン〇⁻を排気ガス浄化用触媒20からパージさせるために、エネルギを排気ガス浄化用触媒20に周期的に付与するようにする。

この場合、エネルギを一定時間毎に、或いは機関の回転数の積算値が設定値を越える毎に、或いは車両の走行距離が一定距離を越える毎に付与することができる。更に、この場合排気ガス浄化用触媒20にエネルギが付与されるまでの時間間隔を、排気ガス浄化用触媒20の温度が高くなるほど増大せしめることもできる。

また、排気ガス浄化用20に保持されている酸素イオンO⁻と一

酸化窒素NOとの合計量を推定し、この推定合計量が設定量を越えたときにエネルギを付与することもできる。即ち、排気ガス中に含まれる一酸化窒素NOはそのままの形で、或いは解離した後の酸素イオンO-の形で排気ガス浄化用触媒20上に保持される。従って排気ガス浄化用触媒20に保持されている酸素イオンO-と一酸化窒素NOとの合計量は排気ガス中に含まれる一酸化窒素NOの積算量となる。なお、排気ガス中に含まれる一酸化窒素NOの量は機関の運転状態に応じて定まり、図6には実験により求められた単位時間当り機関から排出される一酸化窒素の量Q(NO)が機関負荷Lと機関回転数Nの関数としてマップの形で示されている。

このようなマップを用いた場合には排気ガス浄化用触媒20に保持されている酸素イオン〇-と一酸化窒素NOとの合計量は図6に示される一酸化窒素の量Q(NO)の積算値から推定することができる。従って本発明では図6に示される一酸化窒素の量Q(NO)の積算値を、排気ガス浄化用触媒20に保持されている酸素イオン〇-と一酸化窒素NOとの推定合計量として用いている。

図7は、排気ガス浄化用解触媒20の温度が基準温度よりも高いときにおける図6に示されるQ(NO)の積算値 Σ Qと、排気ガス浄化用触媒20の温度TCと、付与されるエネルギとの関係を示している。

図7から、排気ガス浄化用触媒20上に保持されている酸素イオン〇-と一酸化窒素N〇との積算量 Σ Qが設定量QXを越えるとエネルギが付与される。このとき排気ガス浄化用触媒20に保持されている酸素イオン〇-がパージされる。また、エネルギが付与されると排気ガス浄化用触媒20に吸着されている一酸化窒素N〇の解離作用が促進され、このとき解離された酸素イオン〇-もパージされる。また、前述したように排気ガス浄化用触媒20の温度が高い

ほどエネルギを付与したときに酸素イオン〇⁻がパージされやすく、従って排気ガス浄化用触媒20に保持されている酸素イオン〇⁻の量が同じである場合には排気ガス浄化用触媒20の温度が高くなるほど少ないエネルギでもって全酸素イオン〇⁻をパージすることができる。従って図7に示されるように排気ガス浄化用触媒20に付与されるエネルギの量は、排気ガス浄化用触媒20の温度TCが高くなるほど減少せしめられる。

図8はエネルギの付与制御ルーチンを示している。

図8を参照すると、まず初めにステップ100において図6に示すマップから一酸化窒素量Q(NO)が算出される。次いでステップ101では ΣQ にQ(NO)を加算することによって積算量 ΣQ が算出される。次いでステップ102では積算量 ΣQ が設定量QXを越えたか否かが判別され、 $\Sigma Q>QX$ になったときにはステップ103に進んで付与すべきエネルギ量が算出される。次いでステップ104ではエネルギを付与する処理が行われ、次いでステップ105では ΣQ がクリアされる。

次に付与すべきエネルギを燃焼室5内又は排気ガス中に供給される還元剤によって生成し、リーン空燃比のもとで燃焼が行われていて排気ガス浄化用触媒20の温度が排気ガス浄化用触媒20により定まる基準温度よりも高いときに、排気ガス浄化用触媒20上に保持されている酸素イオン〇⁻を排気ガス浄化用触媒20からパージさせるときには燃焼室5内又は排気ガス中に還元剤を供給して燃焼室5内の空燃比又は排気ガスの空燃比をスパイク状にリッチにするようにした本発明の排気ガス浄化用触媒を用いた第2実施例について説明する。

この場合、還元剤を供給することによって燃焼室 5 内の空燃比又は排気ガスの空燃比を周期的に、例えば一定時間毎に、或いは機関

の回転数の積算値が設定値を越える毎に、或いは車両の走行距離が 一定距離を越える毎にリッチにすることができる。

一方、この第2実施例においても、排気ガス浄化用触媒20上に保持されている酸素イオン〇⁻と一酸化窒素NOの合計積算量に基づいて空燃比のリッチ制御を行うことができる。

図9はこのようなリッチ制御を行った場合を示している。

即ち、図9に示されるように、排気ガス浄化用触媒20上に保持されている酸素イオン O^- と一酸化窒素NOの合計積算量 ΣQ が設定量QXを越えると燃焼室5内又は排気ガス中に還元剤が供給されて燃焼室5内又は排気ガスの空燃比A/Fがスパイク状にリッチにされ、それによって排気ガス浄化用触媒20に保持されている酸素イオン O^- がパージされる。

この実施例においては還元剤として炭化水素等を含む燃料が使用されており、この場合還元剤として作用する燃料は理論空燃比に対して過剰となっている燃料分である。即ち、図9で言うとハッチングで示される理論空燃比よりもリッチ側の部分が還元剤の量Qrを表わしている。この還元剤は燃料噴射弁6からの噴射量を増大させることによって燃焼室5内に供給することもできるし、燃焼室5から排出された排気ガス中に供給することもできる。

リーン空燃比のもとで燃焼が行われていて排気ガス浄化用触媒2 0の温度が排気ガス浄化用触媒20により定まる基準温度よりも高いときに、排気ガス浄化用触媒20上に保持されている酸素の一部を排気ガス浄化用触媒20から脱離させるのに必要な還元剤を排気ガス浄化用触媒20に供給すると、排気ガス浄化用触媒20上に保持されている残りの酸素が排気ガス浄化用触媒20からパージされる。このときの現象について図10を参照しつつもう少し詳しく説明する。

図10には排気ガス浄化用触媒20に流入する排気ガスの空燃比A/Fがリーンに維持されているときとスパイク状にリッチにされたときにおける排気ガス浄化用触媒20から流出する排気ガス中の酸素濃度(%)の変化とNOx濃度(p.p.m.)の変化を示している

前述したようにリーン空燃比のもとで燃焼が行われていて排気ガス浄化用触媒 20 の温度が基準温度よりも高いときには排気ガス浄化用触媒 20 上には酸素イオン0 と一酸化窒素 N 0 が保持されており、更に排気ガス浄化用触媒 20 上には貯蔵された酸素が保持されている。ただし、排気ガス浄化用触媒 20 上には硝酸イオンN 0 3 はほとんど存在しない。

このような状態で空燃比A/Fがリーンからリッチに切換えられると排気ガス浄化用触媒20に保持されている酸素イオンO-の一部が超強塩基性点から脱離せしめられ、これら酸素イオンO-の脱離作用に誘発されて残りの酸素イオンO-が一気に脱離せしめられる。空燃比A/Fがリッチになったときでも排気ガス中には通常未燃酸素が含まれているがこの未燃酸素を無視して考えると、空燃比A/Fがリーンからリッチに切換えられたときには通常の触媒であれば触媒から流出する排気ガス中の酸素濃度は零となる。

ところが本発明の排気ガス浄化用触媒20では空燃比A/Fがリーンからリッチに切換えられると排気ガス浄化用触媒20に保持されている酸素イオン〇⁻が脱離するのでこのとき排気ガス浄化用触媒20から流出した排気ガス中の酸素濃度は図10に示されるように脱離した酸素イオン〇⁻の影響によって零にはならない。即ち、空燃比A/Fがリーンからリッチに切換えられると脱離した一部の酸素イオン〇⁻は還元されるが脱離した大部分の酸素イオン〇⁻は還元されるが脱離した大部分の酸素イオン〇⁻は還元剤により還元されることなく酸素分子〇2の形で排気ガス浄化用

触媒20から排出され、従って図10に示されるように空燃比A/Fがリーンからリッチに切換えられたときには排気ガス浄化用触媒20から流出する排気ガス中の酸素濃度は或る量となる。次いで時間が経過するにつれて離脱する酸素イオンO-の量が少くなるために酸素濃度は図10に示されるように徐々に零まで減少し、一旦零まで減少するとその後空燃比A/Fがリッチにされている間、酸素濃度は零に維持される。

一方、空燃比A/Fがリーンからリッチに切換えられると排気ガス浄化用触媒20の超強塩基性点に保持されている一酸化窒素NOの一部は解離せしめられ、解離した酸素イオン〇⁻が脱離される。また、このとき残りの一酸化窒素NOは還元剤により還元されて窒素と二酸化炭素に分解され、更に排気ガス浄化用触媒20に貯蔵されている酸素〇²⁻は還元剤によって還元される。従って図10に示されるように空燃比A/Fがリッチとされている間、排気ガス浄化用触媒20から流出する排気ガス中のNOx濃度は零となる。

このように還元剤を供給すると排気ガス浄化用触媒20から一部の酸素イオン〇⁻をパージすることができ、このパージ作用に誘発されて排気ガス浄化用触媒20上に保持されている残りの酸素イオン〇⁻を排気ガス浄化用触媒20からパージすることができる。また、還元剤を供給すると排気ガス浄化用触媒20上に吸着している一酸化窒素NOを還元することができる。従って付与すべきエネルギを還元剤によって生成させることは極めて好ましいと言える。

図11は、排気ガス浄化用触媒20の浄化性能を回復するために空燃比をリッチにするときに必要とされる、当量比で表された還元剤量Qrと、排気ガス浄化用触媒20の温度TCとの関係を示している。なお、ここで一酸化窒素NOを還元剤によって還元するようにした場合において燃焼室5内の空燃比又は排気ガスの空燃比が一

旦リッチにされた後、再び燃焼室 5 内の空燃比又は排気ガスの空燃比がリッチにされるまでの間に生成された一酸化窒素N 〇を還元するのに必要な還元剤の量を、還元剤/N 〇の当量比が 1 の還元剤量 Q r と称している。云い換えると、排気ガス中の一酸化窒素N 〇が全て硝酸イオンN 〇 $_3$ で排気ガス浄化用触媒 2 〇に吸蔵されたと仮定したときに、この吸蔵された硝酸イオンN О $_3$ を還元するのに理論上必要な還元剤の量 Q r を当量比= 1 の還元剤量と称している。

図11より、排気ガス浄化用触媒20の温度TCが基準温度Tsよりも高いときには還元剤量の当量比は1.0よりも小さくなることがわかる。言い換えると、排気ガス浄化用触媒20の温度TCが基準温度Tsよりも高いときには、排気ガス浄化用触媒20上に保持されている酸素イオン〇⁻をパージするために燃焼室5内の空燃比又は排気ガスの空燃比をリッチにするときの還元剤量Qrは、前回燃焼室5内の空燃比又は排気ガスの空燃比がリッチにされたときから今回燃焼室5内の空燃比又は排気ガスの空燃比がリッチにされたときから今回燃焼室5内の空燃比又は排気ガスの空燃比がリッチにされるまでの間に生成された一酸化窒素NOを還元するのに必要な還元剤の量、即ち当量比が1.0である還元剤の量よりも少ない。

本発明の排気ガス浄化用触媒を用いた実施例では排気ガス浄化用 触媒20の温度TCが1000℃程度の高温までNOxを浄化する ことができ、排気ガス浄化用触媒20の温度TCが1000℃程度 の高温までは空燃比をリッチにするときに当量比が1.0以下の量 の還元剤を供給すれば排気ガス浄化用触媒20の浄化性能を回復す ることができる。即ち、排気ガス浄化用触媒20に送り込まれた一 酸化窒素NOを還元するのに必要な量よりも少ない量の還元剤を供 給することによって排気ガス浄化用触媒20のNOx浄化性能を回 復することができ、従ってNOx浄化性能の回復のための燃料消費

量を低減することができる。

因みに、図11からわかるように空燃比をリッチにする際に供給すべき還元剤の量Q r は、排気ガス浄化用触媒20の温度TCが800℃程度のときには排気ガス浄化用触媒20に流入する排気ガス中に含まれる一酸化窒素NOを還元するのに必要な還元剤の量、即ち当量比が1.0である還元剤の量の約3分の1しか必要とせず、排気ガス浄化用触媒20の温度TCが900℃程度のときには排気ガス浄化用触媒20に流入する排気ガス中に含まれる一酸化窒素NOを還元するのに必要な還元剤の量の約4分の1しか必要とせず、排気ガス浄化用触媒20に流入する排気ガス中に含まれる一酸化金素NOを還元するのに必要な還元剤の量の約6分の1しか必要としない。即ち、図9および図11から、排気ガス浄化用触媒20上に保持されている酸素イオン〇-をパージするために供給される還元剤の量Q r は、排気ガス浄化用触媒20の温度TCが高くなるほど減少せしめられることがわかる。

一方、排気ガス浄化用触媒20の温度TCが基準温度Tsよりも低いときには図10に示されるように空燃比をリッチにするときに供給される還元剤の量Qrは当量比が1.0以上の還元剤量とされる。即ち、前述したようにリーン空燃比のもとで燃焼が行われていて排気ガス浄化用触媒20の温度TCが基準温度Tsよりも低いときにも排気ガス浄化用触媒20上には点に酸素イオン〇⁻と一酸化窒素NOが保持されており、更に排気ガス浄化用触媒20上には貯蔵された酸素が保持されている。ただし、このとき排気ガス中の一酸化窒素NOは排気ガス浄化用触媒20上において硝酸イオンNO₃⁻に変化し、従って排気ガス浄化用触媒20上には多量の硝酸イオンNO₃⁻が存在するが排気ガス浄化用触媒20上に保持されている

酸素イオン〇⁻と一酸化窒素NOは少ない。即ち、排気ガス浄化用 触媒20の温度TCが基準温度Tsよりも低いときには排気ガス中 の一酸化窒素NOはその大部分が硝酸イオンNO₃⁻の形で排気ガス 浄化用触媒20に吸蔵され、それによって排気ガス中のNOxの浄 化作用が行われる。

この場合にも空燃比をリッチにすると排気ガス浄化用触媒 20に 吸蔵された硝酸イオンNO $_3$ および一酸化窒素NOが還元される。 しかしながらこのとき還元剤による硝酸イオンNO $_3$ の還元効率は 100パーセントでないので排気ガス浄化用触媒 20に吸蔵されている硝酸イオンNO $_3$ を還元するためには、排気ガス浄化用触媒 20に吸蔵されている硝酸イオンNO $_3$ および一酸化窒素NOを還元するのに必要な還元剤量よりも多くの還元剤が必要となる。従って上述したように空燃比をリッチにするときに供給される還元剤の量Qrは当量比が1.0以上の還元剤量とされる。

排気ガス浄化用20の温度TCが基準温度Tsよりも低いときにも図6に示されるマップから算出された一酸化窒素量Q(NO)が積算され、図12に示されるようにこの積算量∑Q(NO)が許容量MAXを越えたときに空燃比A/Fが一時的にリッチにされる。それによって排気ガス浄化用触媒20の浄化性能が回復される。図12および図9を比較すると、このときの還元剤量Qrは図9に示す場合に比べてかなり多いことがわかる。また、このときの還元剤量Qrは排気ガス浄化用触媒20の温度TCに依存していないことがわかる。

図13は還元剤の供給制御ルーチンを示している。

図13を参照すると、まず初めにステップ200において排気ガス浄化用触媒20の温度TCが基準温度Tsよりも高いか否かが判別される。TC>Tsのときにはステップ201に進んで排気ガス

一方、ステップ200においてTC≦Tsであると判別されたときにはステップ209に進んで排気ガス浄化用触媒20に吸蔵された硝酸イオンNO $_3$ および一酸化窒素NOを還元するためのNO還元処理が行われる。このNO還元処理が図14に示されている。図14を参照すると、まず初めにステップ210において図6に示すマップから一酸化窒素量Q(NO)が積算され、次いでステップ211において Σ Q(NO)にQ(NO)を加算することによって積算量 Σ Q(NO)が算出される。次いでステップ212では積算量 Σ Q(NO)が許容量MAXを越えたか否かが判別され、 Σ Q(NO)>MAXになったときにはステップ213に進んで供給すべき還元剤量が算出される。次いでステップ214では還元剤を供給することにより空燃比をリッチにする処理が行われ、次いでステップ215では Σ Q(NO)がクリアされる。

ところで前述したように排気ガス浄化用触媒20の温度TCが基準温度Tsよりも高いときには排気ガス浄化用触媒20の温度TCが高くなるほど空燃比をリッチにするときの還元剤量Qrを減少させることができる。このことは、還元剤量Qrをほぼ一定にした場合には空燃比をリッチにしてからリッチにするまでの時間間隔を、

排気ガス浄化用触媒20の温度TCが高くなるほど長くすることができることを意味している。

従って本発明の排気ガス浄化用触媒を用いた第3実施例では、図15に示されるように排気ガス浄化用触媒20上に保持されている酸素イオンOをパージするために燃焼室5内の空燃比又は排気ガスの空燃比をリッチにしてから次に燃焼室5内の空燃比又は排気ガスの空燃比をリッチにするまでの時間間隔tXを、排気ガス浄化用触媒20の温度TCが高くなるほど増大せしめるようにしている。

図16はこの第3実施例を実行するための還元剤の供給制御ルーチンを示している。

一方、ステップ 2 2 0 において T $C \leq T$ s であると判断されたときにはステップ 2 0 8 に進んで図 1 4 に示す N O 還元処理が実行される。

図17に第4実施例を示す。図17に示されるようにこの実施例では排気ガス浄化用触媒20の下流の排気管43内に排気ガス浄化用触媒20を通過した排気ガス中のNOx濃度を検出するためのN

Ox濃度センサ44が配置されている。

排気ガス浄化用触媒 2 0 の超強塩基性点が酸素イオン〇 で埋まっていない間は排気ガス中に含まれるNOxは排気ガス浄化用触媒 2 0 により捕獲されるので排気ガス浄化用触媒 2 0 から流出する排気ガス中にはほとんどNOxが含まれていない。ところが排気ガス浄化用触媒 2 0 の超強塩基性点のかなりの部分が酸素イオン〇 によって埋まってくると排気ガス浄化用触媒 2 0 により捕獲されることなく排気ガス浄化用触媒 2 0 を素通りするNOx量が次第に増大する。そこでこの第 4 実施例では排気ガス浄化用触媒 2 0 から流出した排気ガス中のNOx濃度が許容値を越えたときには超強塩基性点のかなりの部分が酸素イオン〇 によって埋まっているものと判断し、排気ガス浄化用触媒 2 0 に流入する排気ガスの空燃比をリーンからスパイク状にリッチにするようにしている。

図18はこの第4実施例を実行するための還元剤の供給制御ルーチンを示している。

図18を参照すると、まず初めにステップ230において排気ガス浄化用触媒20から流出した排気ガス中のNOx濃度D e がNOx 濃度センサ44により検出される。次いでステップ231ではNOx濃度センサ44により検出されたNOx濃度D e が許容値DX よりも大きくなったか否かが判別される。D e \leq DX のときには処理サイクルを完了する。これに対してD e > DX になるとステップ232に進んで排気ガス浄化用触媒20の温度TCが基準温度Ts よりも高いか否かが判別される。TC>Ts のときにはステップ233に進んで供給すべき還元剤量が算出される。次いでステップ234では還元剤を供給することにより空燃比をリッチにする処理が行われる。このとき供給される還元剤の量は当量比=1よりも少ない。

一方、ステップ232においてTC≦Tsであると判断されたと

きにはステップ235に進んで供給すべき還元剤量が算出される。 次いでステップ236では還元剤を供給することにより空燃比をリ ッチにする処理が行われる。このとき供給される還元剤の量は当量 比=1よりも多い。

図19に更に別の実施例を示す。この実施例では破線で示すように排気ガス浄化用触媒50がシリンダヘッド3の内壁面およびピストン4の頂面のような燃焼室5の内壁面に担持されるか、又は排気ガス浄化用触媒51が排気ポート11の内壁面および排気マニホルド19の内壁面のような排気通路の内壁面上に担持されている。排気ガス浄化用触媒50が燃焼室5の内壁面上に担持されている場合には燃焼室5内の燃焼ガス或いは既燃ガスが排気ガス浄化用触媒50に接触してこれら燃焼ガス或いは既燃ガス中に含まれる窒素化物、主として一酸化窒素NOが排気ガス浄化用触媒51が排気通路の内壁面上に担持されている場合には燃焼室5から排出された排気ガス浄化用触媒51に接触してこの排気ガス中に含まれる一酸化窒素NOが排気ガス浄化用触媒51に吸着した後に窒素NOが排気ガス浄化用触媒51に吸着した後に窒素NOが排気ガス浄化用触媒51に吸着した後に窒素Nと酸素Oに解離される。

図20に示す実施例では排気ガス浄化用触媒20上流の排気マニホルド19内に還元剤供給弁52が配置され、排気ガスの空燃比をリッチにすべきときにはこの還元剤供給弁52から還元剤が排気ガス中に供給される。

図21に本発明を圧縮着火式内燃機関に適用した場合を示している。なお、図21において図3に示す火花点火式内燃機関と同様の構成は同一の符号で示す。図21において、1は機関本体、5は各気筒の燃焼室、6は各燃焼室5内に夫々燃料を噴射するための電気制御式燃料噴射弁、13aは吸気マニホルド、19は排気マニホル

ドを夫々示す。吸気マニホルド13aは吸気ダクト14を介して排 気ターボチャージャ53のコンプレッサ53aの出口に連結され、 コンプレッサ53aの入口はエアクリーナ15に連結される。吸気 ダクト14内にはスロットル弁17が配置され、更に吸気ダクト1 4周りには吸気ダクト14内を流れる吸入空気を冷却するための冷 却装置54が配置される。一方、排気マニホルド19は排気ターボ チャージャ53の排気タービン53bの入口に連結され、排気ター ビン53bの出口は排気ガス浄化用触媒20を内蔵した触媒コンバ ータ21に連結される。排気マニホルド19の集合部出口には排気 ガスの空燃比をリッチにするために例えば炭化水素からなる還元剤 を供給するための還元剤供給弁55が配置される。排気マニホルド 19と吸気マニホルド13aとはEGR通路22を介して互いに連 結され、EGR通路22内には電気制御式EGR制御弁23が配置 される。また、EGR通路22周りにはEGR通路22内を流れる EGRガスを冷却するための冷却装置24が配置される。一方、各 燃料噴射弁6は燃料供給管25を介してコモンレール26に連結さ れ、このコモンレール26内へは電気制御式の吐出量可変な燃料ポ ンプ27から燃料が供給される。

この圧縮着火式内燃機関では継続的にリーン空燃比のもとで、燃焼が行われており、排気ガス浄化用触媒20の浄化性能を回復するために排気ガスの空燃比を周期的にスパイク状にリッチにするときには還元剤供給弁55から排気ガス中に還元剤が供給される。

なお、この圧縮着火式内燃機関においても排気ガス浄化用触媒 2 0の温度 T C が排気ガス浄化用触媒 2 0 により定まる基準温度 T s よりも高いときには、周期的に供給される還元剤の量は、前回還元 剤が供給されてから今回還元剤が供給されるまでの間に排気ガス浄 化用触媒 2 0 に流入した N O x を還元するのに必要な還元剤の量よ

りも少なく、排気ガス浄化用触媒20の温度TCが排気ガス浄化用触媒20により定まる基準温度Tsよりも低いときには、周期的に供給される還元剤の量は、前回還元剤が供給されてから今回還元剤が供給されるまでの間に排気ガス浄化用触媒20に流入したNOxを還元するのに必要な還元剤の量よりも多くされる。

次に、図21に示される排気ガス浄化用触媒20に代えてパティキュレートフィルタを配置し、このパティキュレートフィルタ上に排気ガス浄化用触媒の層を形成するようにした実施例について説明する。

図22(A) および(B) にこのパティキュレートフィルタの構造を示す。なお、図22(A) はパティキュレートフィルタの正面図を示しており、図22(B) はパティキュレートフィルタの側面断面図を示している。図22(A) および(B) に示されるようにパティキュレートフィルタはハニカム構造をなしており、互いに平行をなして延びる複数個の排気流通路60,61を具備する。これら排気流通路は下流端が栓62により閉塞された排気ガス流出通路61とにより構成される。なお、図22(A) においてハッチングを付した部分は栓63を示している。従って排気ガス流入通路60および排気ガス流出通路61は薄肉の隔壁64を介して交互に配置される。云が換えると排気ガス流入通路60および排気ガス流出通路61によって包囲されるように配置される。

パティキュレートフィルタは例えばコージエライトのような多孔質材料から形成されており、従って排気ガス流入通路 6 0 内に流入した排気ガスは図 2 2 (B) において矢印で示されるように周囲の

隔壁64内を通って隣接する排気ガス流出通路61内に流出する。 この実施例では各排気ガス流入通路60および各排気ガス流出通路 61の周壁面、即ち各隔壁64の両側表面上および隔壁64内の細 孔内壁面上に排気ガス浄化用触媒の層が形成されている。

この実施例においても排気ガス浄化用触媒のNOx浄化性能を回復すべきときには排気ガスの空燃比がリッチにされる。また、この実施例では排気ガス中に含まれるパティキュレートがパティキュレートフィルタ内に捕獲され、捕獲されたパティキュレートは排気ガス熱によって順次燃焼せしめられる。もし多量のパティキュレートがパティキュレートフィルタ上に推積した場合には還元剤が供給されて排気ガス温が上昇せしめられ、それによって推積したパティキュレートが着火燃焼せしめられる。

次に、圧縮着火式内燃機関において、排気ガス浄化用触媒のNOx浄化性能を回復するために燃焼室内における空燃比をリッチにするのに適した低温燃焼方法について説明する。

図21に示される圧縮着火式内燃機関ではEGR率(EGRガス量/(EGRガス量+吸入空気量))を増大していくとスモークの発生量が次第に増大してピークに達し、更にEGR率を高めていくと今度はスモークの発生量が急激に低下する。このことについてEGRガスの冷却度合を変えたときのEGR率とスモークとの関係を示す図23を参照しつつ説明する。なお、図23において曲線AはEGRガスを強力に冷却してEGRガス温をほぼ90℃に維持した場合を示しており、曲線Bは小型の冷却装置でEGRガスを冷却した場合を示しており、曲線CはEGRガスを強制的に冷却していない場合を示している。

図23の曲線Aで示されるようにEGRガスを強力に冷却した場合にはEGR率が50パーセントよりも少し低いところでスモーク

の発生量がピークとなり、この場合にはEGR率をほぼ55パーセント以上にすればスモークがほとんど発生しなくなる。一方、図23の曲線Bで示されるようにEGRガスを少し冷却した場合にはEGR率が50パーセントよりも少し高いところでスモークの発生量がピークとなり、この場合にはEGR率をほぼ65パーセント以上にすればスモークがほとんど発生しなくなる。また、図23の曲線Cで示されるようにEGRガスを強制的に冷却していない場合にはEGR率が55パーセントの付近でスモークの発生量がピークとなり、この場合にはEGR率をほぼ70パーセント以上にすればスモークがほとんど発生しなくなる。

このようにEGRガス率を55パーセント以上にするとスモークが発生しなくなるのは、EGRガスの吸熱作用によって燃焼時における燃料および周囲のガス温がさほど高くならず、即ち低温燃焼が行われ、その結果炭化水素が煤まで成長しないからである。

この低温燃焼は、空燃比にかかわらずにスモークの発生を抑制しつつNOxの発生量を低減することができるという特徴を有する。即ち、空燃比がリッチにされると燃料が過剰となるが燃焼温度が低い温度に抑制されているために過剰な燃料は煤まで成長せず、斯くしてスモークが発生することがない。また、このときNOxも極めて少量しか発生しない。一方、平均空燃比がリーンのとき、或いは空燃比が理論空燃比のときでも燃焼温度が高くなれば少量の煤が生成されるが低温燃焼下では燃焼温度が低い温度に抑制されているためにスモークは全く発生せず、NOxも極めて少量しか発生しない

一方、この低温燃焼を行うと燃料およびその周囲のガス温は低くなるが排気ガス温は上昇する。このことについて図24(A)、(B)を参照しつつ説明する。

図24(A)の実線は低温燃焼が行われたときの燃焼室5内の平均ガス温Tgとクランク角との関係を示しており、図24(A)の破線は通常の燃焼が行われたときの燃焼室5内の平均ガス温Tgとクランク角との関係を示している。また、図24(B)の実線は低温燃焼が行われたときの燃料およびその周囲のガス温Tfとクランク角との関係を示しており、図24(B)の破線は通常の燃焼が行われたときの燃料およびその周囲のガス温Tfとクランク角との関係を示している。

低温燃焼が行われているときには通常の燃焼が行われているときに比べてEGRガス量が多く、従って図24(A)に示されるように圧縮上死点前は、即ち圧縮行程中は実線で示す低温燃焼時における平均ガス温Tgのほうが破線で示す通常の燃焼時における平均ガス温Tgよりも高くなっている。なお、このとき図24(B)に示されるように燃料およびその周囲のガス温Tfは平均ガス温Tgとほぼ同じ温度になっている。

次いで圧縮上死点付近において燃焼が開始されるがこの場合、低温燃焼が行われているときには図24(B)の実線で示されるようにEGRガスの吸熱作用により燃料およびその周囲のガス温Tfはさほど高くならない。これに対して通常の燃焼が行われている場合には燃料周りに多量の酸素が存在するために図24(B)の破線で示されるように燃料およびその周囲のガス温Tfは極めて高くなのように通常の燃焼が行われた場合には燃料およびその周囲のガス温Tfは低温燃焼が行われている場合に比べてかなり高くなるが大部分を占めるそれ以外のガスの温度は低温燃焼が行われている場合の方が低くなっており、従って図24(A)に示されるように圧縮上死点付近における燃焼室5内の平均ガス温Tgは低温燃焼が行われている場合の方が通

常の燃焼が行われている場合に比べて高くなる。その結果、図24 (A)に示されるように燃焼が完了した後の燃焼室5内の既燃ガス温は低温燃焼が行われた場合の方が通常の燃焼が行われた場合に比べて高くなり、斯くして低温燃焼を行うと排気ガス温が高くなる。

ところで機関の要求トルクTQが高くなると、即ち燃料噴射量が 多くなると燃焼時における燃料および周囲のガス温が高くなるため に低温燃焼を行うのが困難となる。即ち、低温燃焼を行いうるのは 燃焼による発熱量が比較的少ない機関中低負荷運転時に限られる。

図25において領域Iは煤の発生量がピークとなる不活性ガス量よりも燃焼室5の不活性ガス量が多い第1の燃焼、即ち低温燃焼を行わせることのできる運転領域を示しており、領域IIは煤の発生量がピークとなる不活性ガス量よりも燃焼室内の不活性ガス量が少ない第2の燃焼、即ち通常の燃焼しか行わせることのできない運転領域を示している。

図26は運転領域Iにおいて低温燃焼を行う場合の目標空燃比A /Fを示しており、図27は運転領域Iにおいて低温燃焼を行う場 合の要求トルクTQに応じたスロットル弁17の開度、EGR制御 弁23の開度、EGR率、空燃比、噴射開始時期 θ S、噴射完了時 期 θ E、噴射量を示している。なお、図27には運転領域IIにおい て行われる通常の燃焼時におけるスロットル弁17の開度等も合わ せて示している。

図26および図27から運転領域Iにおいて低温燃焼が行われているときにはEGR率が55パーセント以上とされ、空燃比A/Fが15.5から18程度のリーン空燃比とされることがわかる。なお、前述したように運転領域Iにおいて低温燃焼が行われているときには空燃比をリッチにしてもスモークはほとんど発生しない。

このように低温燃焼が行われているときにはほとんどスモークを

発生させることなく空燃比をリッチにすることができる。従って排気ガス浄化用触媒のNOx浄化作用を回復するために排気ガスの空燃比をリッチにすべきときには低温燃焼を行い、低温燃焼のもとで空燃比をリッチにすることもできる。

また、上述したように低温燃焼を行うと排気ガス温が上昇する。 従って推積したパティキュレートを着火燃焼させるために排気ガス 温を上昇すべきときに低温燃焼を行わせることもできる。

実施例

実施例1

容積3Lのビーカーに界面活性剤溶液をつくり、これに硝酸ランタン0.03モルを蒸留水140部に溶解をした水溶液を滴下して攪拌し、マイクロエマルジョン液を調製した。次に、ジルコニウムブトキシド0.12モルをシクロヘキサン200部に溶解した溶液を滴下し、ジルコニウムブトキシドの加水分解を行った。直ちに白色の曇りが生じた。その後、沈殿の凝集を制御するために、アンモニア水でpHを8.5に調整した。その後、1時間攪拌を続け、生成物の熟成を行った。母液を濾別し、得られた沈殿をエタノールで3回洗浄し、80℃で一晩乾燥後、大気中600℃で2時間焼成して、ランタンとジルコニウムを含む複合酸化物(ランタンジルコニア)を得た。この複合酸化物のLa/Zrモル比は1/4であった

こうして得られたランタンジルコニアをX線回折法により測定し、(111)面の面間隔を求めた。この結果を図28に示す。また、比較のため、従来法である共沈法及びアルコキシド法で製造した同様のランタンジルコニアの対応するデータも図28に示す。

図28において、実線で示した直線はZrO2(La含有率0)

としа $ZrO_{3.5}$ (La含有率50%)の組成における理論的結晶格子の(111)面間隔の値の間を結ぶ直線であり、各組成(La含有率)における計算上の面間隔を表す。共沈法や従来のアルコキシド法によるものは理論値より短い格子定数であり、Laの多くが ZrO_2 結晶格子に置換していないことを表している。それに対して、本発明のランタンジルコニアは完全に理論値どおりの面間隔になっており、La $^{3+}$ イオンが ZrO_2 格子にほぼ完全に置換されたことが示された。

実施例2

次に、実施例1において製造したランタンジルコニアについて、 常法によってモノリス基材にコートし、白金を1wt%担持させ、さらにアルカリ金属としてセシウムをランタンと同モル数担持させて、本発明の排気ガス浄化用触媒を得た。また、比較として、共沈法及びアルコキシド法により得られたランタンジルコニアを用い、同様にして白金及びセシウムを担持させた。

これらの触媒について、高温のNOx吸蔵性能について検討した。試験は、600 C 還元雰囲気において触媒を還元後、NO714ppm $+O_23\%/N_2$ バランス流通下、750 C \rightarrow 100 C に 20 C / 分で降温させ、NOx低減率を測定した。結果を図 29 に示す。

図29に示すように、従来の触媒では、700 \mathbb{C} 以上では急激に NOx保持能がなくなったのに対して、本発明の触媒では、100 \mathbb{C} の高温でもNOxを保持することが明らかとなった。

請 求 の 範 囲

- 1.結晶性のジルコニウム複合酸化物にアルカリ金属と貴金属を 担持させた排気ガス浄化用触媒において、前記ジルコニウム複合酸 化物が、アルカリ土類金属、希土類金属、及びIIIB族元素からなる 群より選ばれる少なくとも1種の元素によってジルコニウムの一部 が置換されており、この元素置換による結晶格子の伸びが略理論値 となっていることを特徴とする排気ガス浄化用触媒。
- 2. 前記アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、及びII IB族元素からなる群より選ばれる少なくとも1種の元素が、ジルコニウム複合酸化物中の全金属元素の全モル数を基準として5~50モル%存在する、請求項1記載の排気ガス浄化用触媒。
- 3. ジルコニウムの一部がランタンにより置換されている、請求項1記載の排気ガス浄化用触媒。
- 4. ジルコニウム複合酸化物に担持される前記アルカリ金属がセシウムである、請求項1記載の排気ガス浄化用触媒。
- 5. ジルコニウム複合酸化物に担持される前記貴金属が白金である、請求項1記載の排気ガス浄化用触媒。

Fig. 1(B)

Fig.1(C)

Fig.3

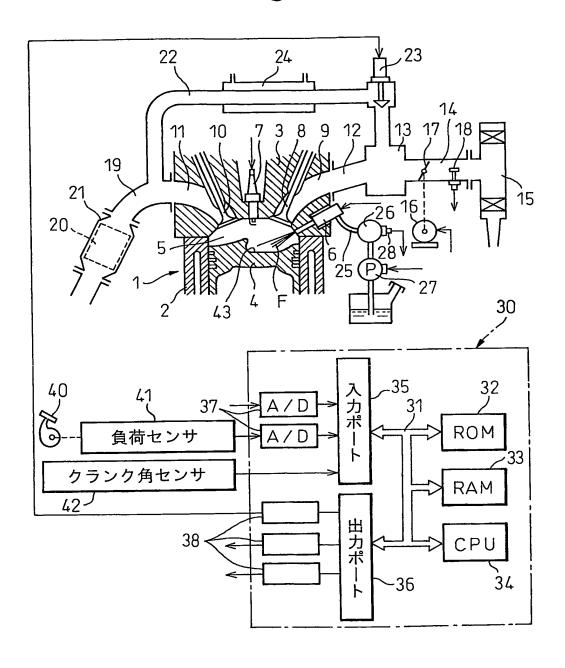


Fig.2

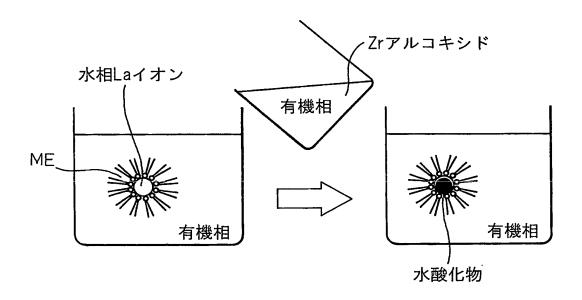


Fig. 4(A)
$$- \frac{1}{2r^{4} - 0^{2} - La^{3+}} - \frac{1}{2r^{4} - 0^{2} - La^{4+}} - \frac{1}{2r^{4} - 0^{2} - La^{4+}} - \frac{1}{2r^{4} - La^{3+} - 0^{2} - La^{4+}} - \frac{1}{2r^{4} - La^{4+}} - \frac{1}$$

Fig.4(C)

Fig. 4(D)

Fig.5

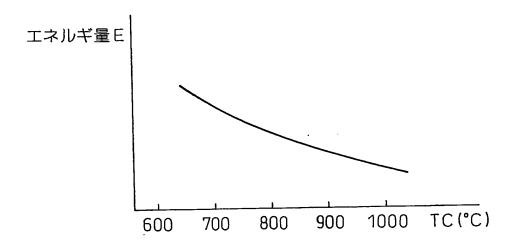
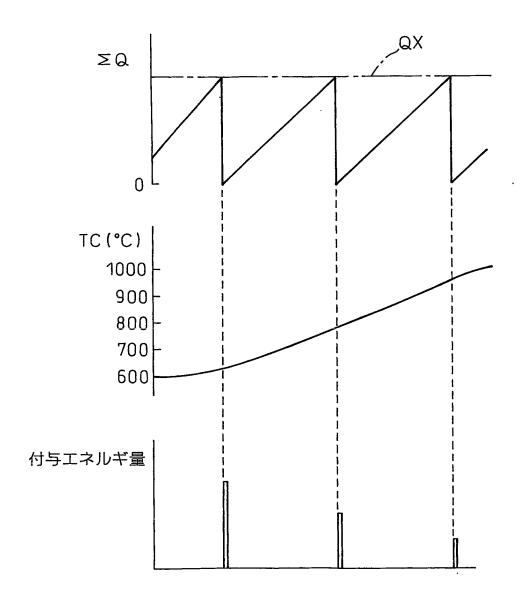


Fig.6

PCT/JP2004/015575

Fig.7



V

Fig.8

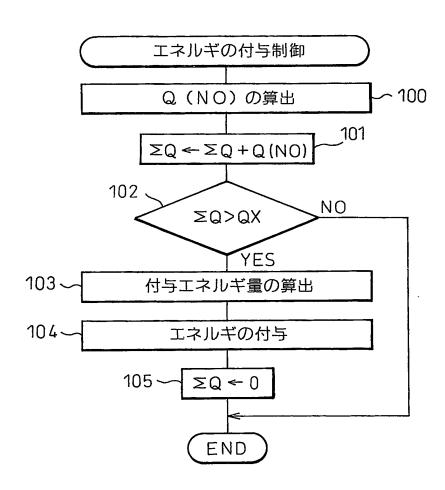


Fig.9

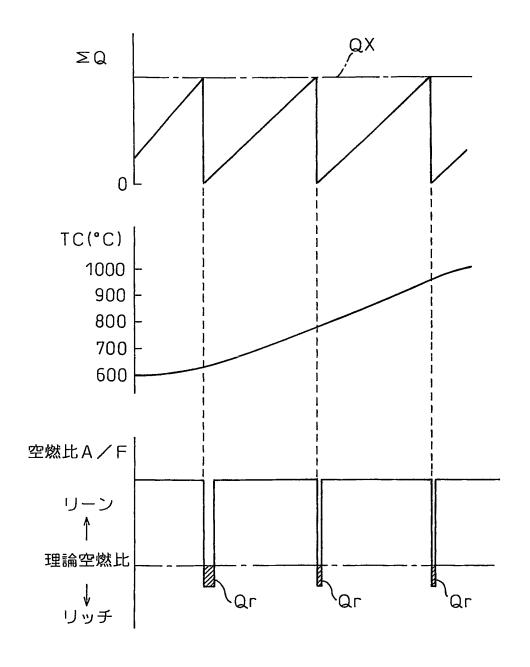


Fig.10

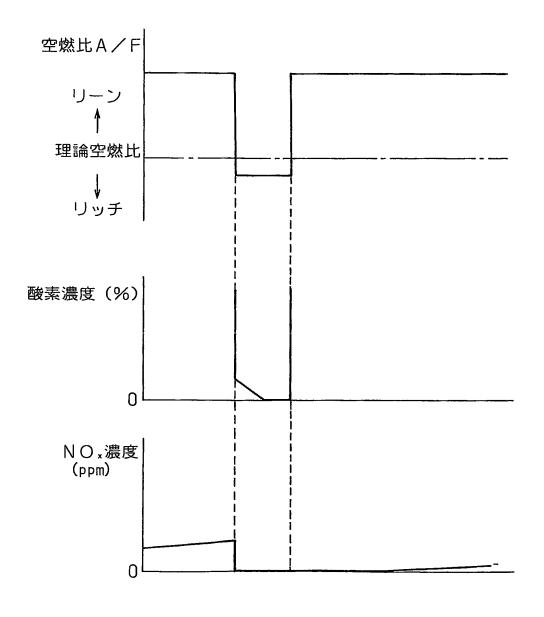


Fig.11

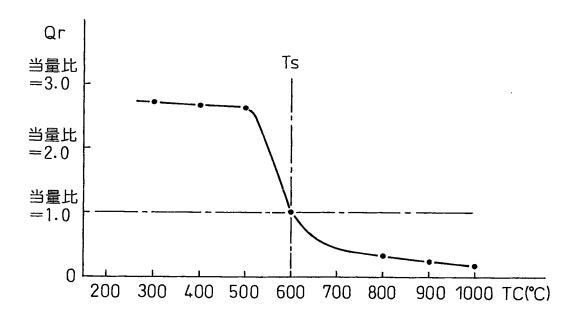


Fig.12

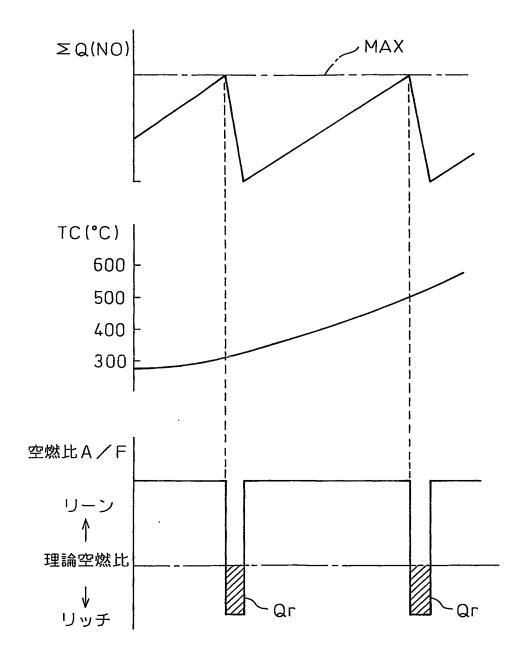


Fig.13

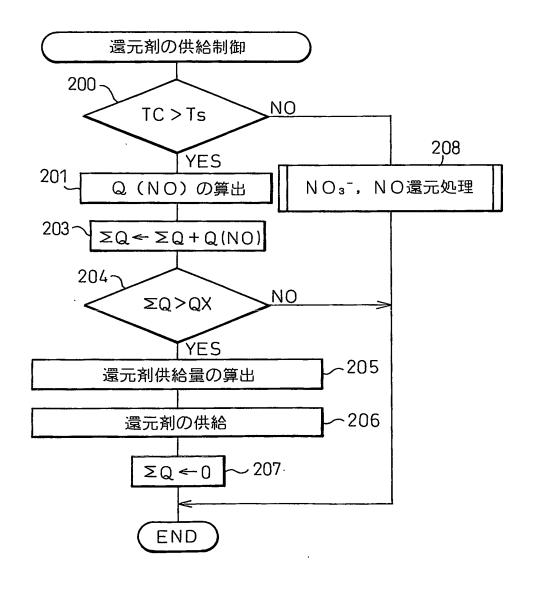


Fig.14

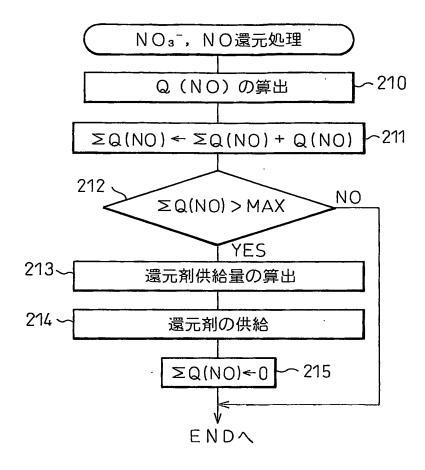
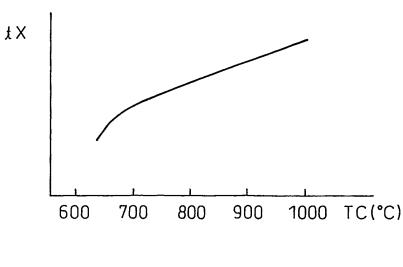


Fig.15



PCT/JP2004/015575

Fig.16

WO 2005/039759

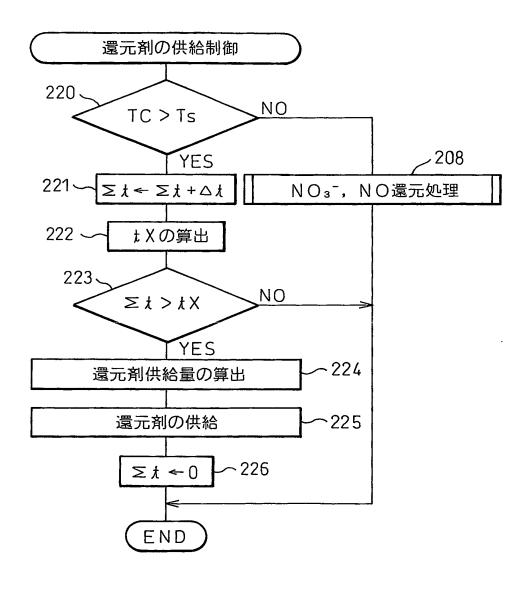


Fig.17

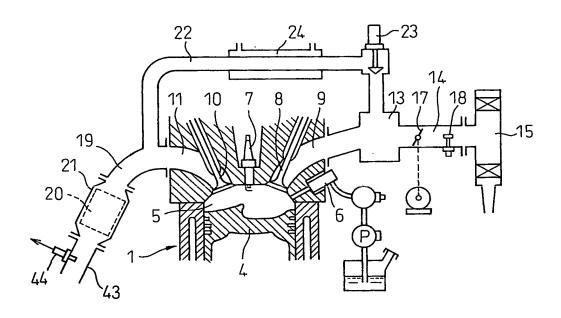


Fig. 18

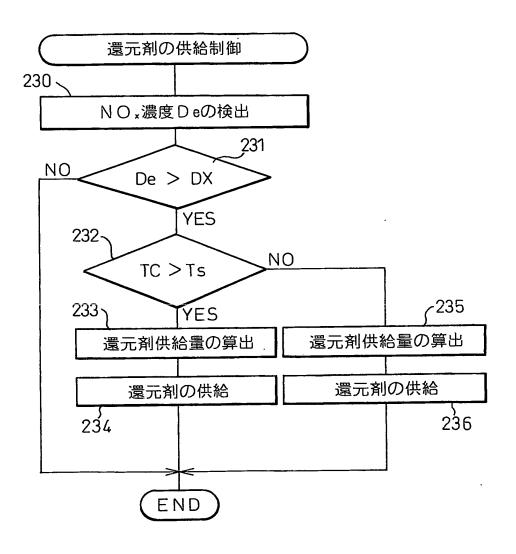


Fig.19

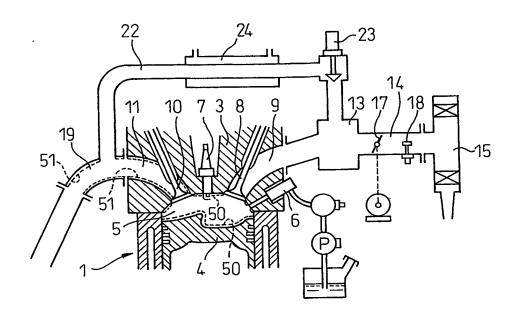


Fig. 20

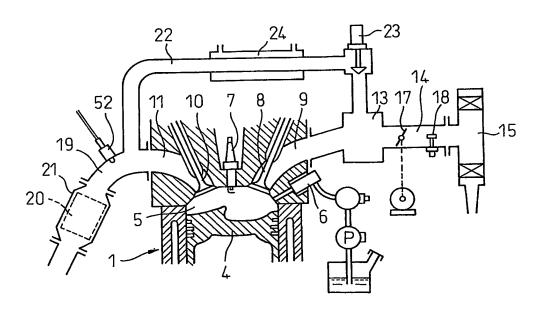


Fig. 21

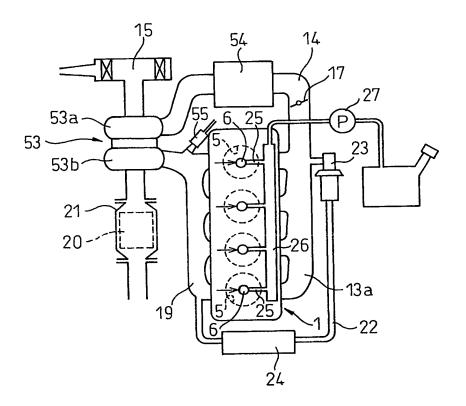


Fig. 22(A)

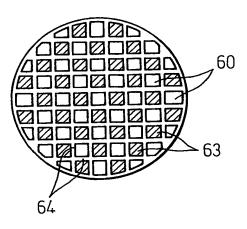


Fig. 22(B)

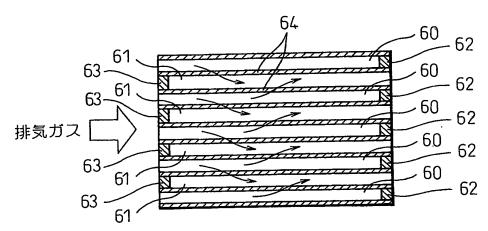


Fig.23

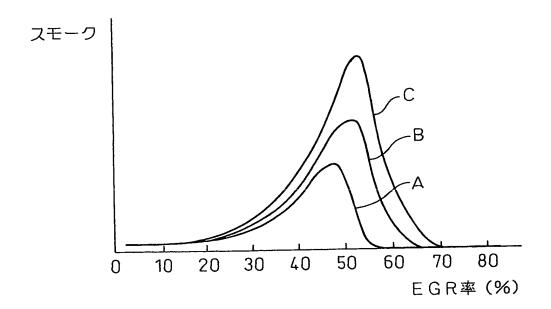


Fig. 24(A)

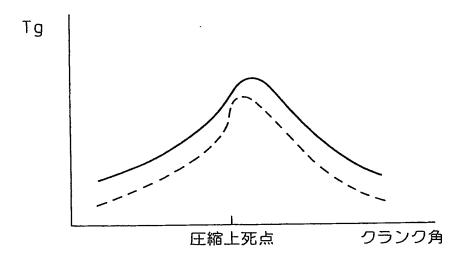


Fig. 24(B)

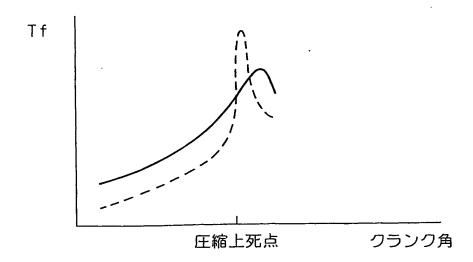


Fig.25

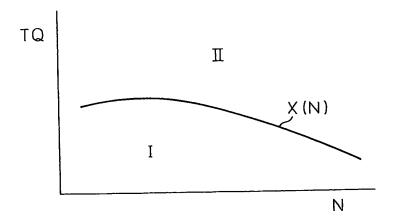


Fig.26

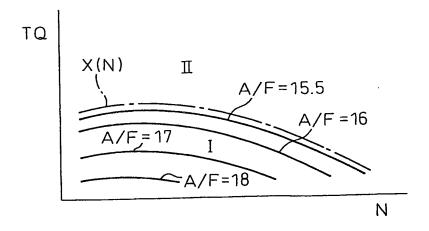


Fig. 27

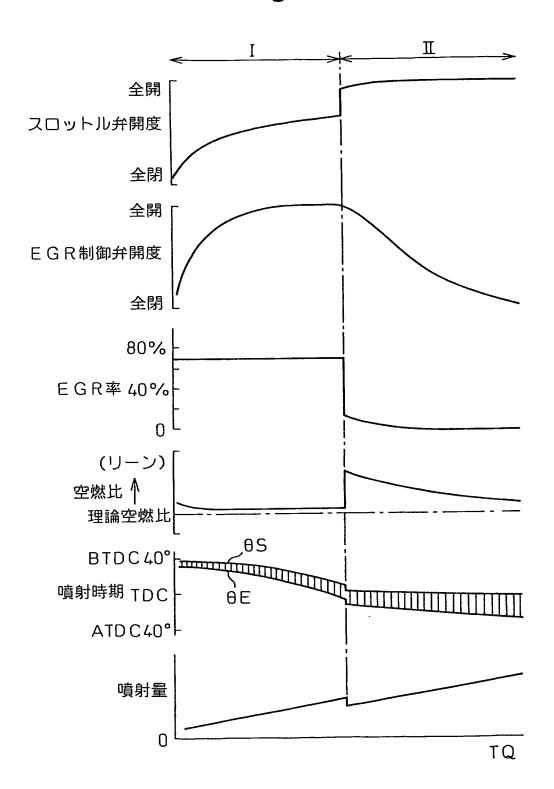


Fig. 28

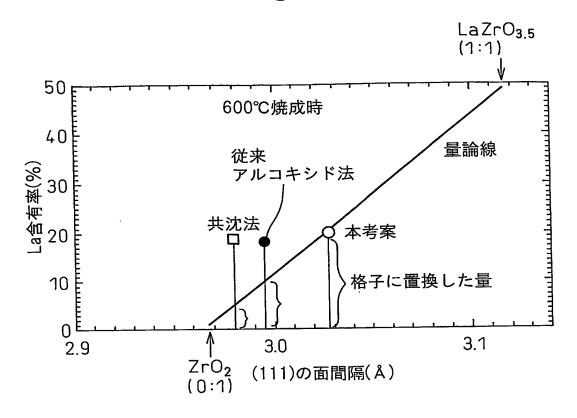
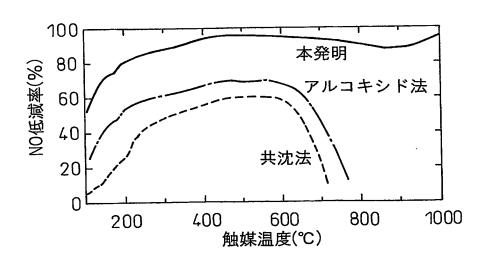


Fig. 29



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/015575

· or + correro	ATION OF SUBJECT MATTER						
A. CLASSIFIC. Int.C1 ⁷	ATION OF SUBJECT MATTER B01J23/58, B01J23/62, B01D53/9	4, F01N3/10					
1110.02 201020,00, 21-110.							
_	and the control of th						
According to Inte	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SEARCHED							
Minimum docum	entation searched (classification system followed by class B01J23/58, B01J23/62, B01D53/9	iffication symbols)					
int.Ci	B01023/36, B01023/02, B01033/3	1, 20210,					
	1	that such documents are included in th	e fields searched				
Ti+auxo	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1994–2004 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–2004						
Kokai J	itsuyo Shinan Koho 1971–2004 Jit	suyo Shinan Toroku Koho	1996–2004				
	pase consulted during the international search (name of da	ta base and, where practicable, search to	erms used)				
WPI. C	Aplus (STN)						
,							
C DOCIDATE	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
		white of the relevant passages	Relevant to claim No.				
Category*	Citation of document, with indication, where app						
Х	JP 2002-079097 A (Toyota Cent	ral Research And	1,3-5				
A	Development Laboratories, Inc. 19 March, 2002 (19.03.02),	•) •	_				
	Claims 1, 7, 8, 11; Par. Nos.	[0039] to [0040],					
	[0042] to [0047], [0049] to [0	0050], [0057]					
	& EP 1172139 A1						
	JP 2001-170487 A (Toyota Cent	ral Research And	1-5				
Y	Development Laboratories, Inc	.),					
	26 June. 2001 (26.06.01),						
	Claims 1. 4 to 6: Par. Nos. [0049] to [0050]					
	& EP 1020223 A2 & US	2003/0165/36 AI					
× Further o	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
1 —	tegories of cited documents:	"T" later document published after the i	international filing date or priority				
"A" document	defining the general state of the art which is not considered	date and not in conflict with the app the principle or theory underlying th	lication but cited to understand				
to be of pa	rticular relevance lication or patent but published on or after the international	gun document of norticular relevance: th	e claimed invention cannot be				
filing date		considered novel or cannot be constep when the document is taken alo	asidered to involve an inventive				
"L" document	which may throw doubts on priority claim(s) or which is stablish the publication date of another citation or other	with demonstration of most coulor relevance: the	e claimed invention cannot be				
special rea	ason (as specified)	considered to involve an inventi-	ch documents, such combination				
"O" document "P" document	referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means published prior to the international filing date but later than	being obvious to a person skilled in	the art				
the priorit	y date claimed	"&" document member of the same pate	ne tanini				
Det - 60 - 1	val completion of the international search	Date of mailing of the international s	earch report				
Date of the actual completion of the international search 02 December, 2004 (02.12.04)		21 December, 2004	(21.12.04)				
1		1					
Name and mai	ling address of the ISA/	Authorized officer					
Japan	ese Patent Office	\					
		Telephone No.					
Facsimile No.							

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/015575

(Continuation).	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y .	JP 02-175602 A (Ricoh Co., Ltd.), 06 July, 1990 (06.07.90), Claims 1, 2; column 14, line 14 to column 15, line 18; examples 1, 2 (Family: none)	1-5
A	I.V.YENTEKAKIS et al., Promotion by Sodium in Emission Control Catalysis: A Kinetic and Spectroscopic Study of the Pd-Catalyzed Reduction of NO by Propene, Journal of Catalysis, 15 May, 1998 (15.05.98), Vol.176, pages 82 to 92; page 82, left column, lines 18 to 24; page 83, left column, line 17 to right column, line 12; page 84, left column, line 33 to right column, line 5; page 86, right column, lines 6 to 13; Figs. 1, 7	1,2
A	JP 06-178937 A (Riken Corp.), 28 June, 1994 (28.06.94), Claim 1; Par. Nos. [0015], [0019] & US 5747410 A	1,2,4
A	JP 08-099034 A (Toyota Motor Corp., et al.), 16 April, 1996 (16.04.96), Claim 1; Par. Nos. [0014] to [0015], [0017] to [0018] & EP 0657204 A1 & US 6159897 A	1,2,4,5
A	JP 08-281106 A (Nissan Motor Co., Ltd.), 29 October, 1996 (29.10.96), Claims 1, 4; Par. Nos. [0034], [0037] (Family: none)	1,5
Α	JP 09-024274 A (Hitachi, Ltd.), 28 January, 1997 (28.01.97), Claims 3, 7, 14, 18; Par. Nos. [0009] to [0010], [0012], [0019], [0021] (Family: none)	1,2,4,5
P,A	JP 2004-262702 A (Toyota Motor Corp.), Claims 1, 5, 6; Par. Nos. [0019], [0032] to [0033]; examples 1 to 3; Figs. 2, 4 & EP 1452483 A1	1-5

A. 発明の属す Int. Cl. ⁷	でる分野の分類(国際特許分類(IPC)) 7 B01J23/58, B01J23/62,	B01D53/94, F01N3/1	0
B. 調査を行っ 調査を行った最小 Int. Cl.	oた分野 N限資料(国際特許分類(IPC)) * B01J23/58,B01J23/62,	B01D53/94, F01N3/1	0
日本国実用新案 日本国公開実用 日本国登録実用	D資料で調査を行った分野に含まれるもの 公報 1922-1996年 新案公報 1971-2004年 新案公報 1994-2004年 登録公報 1996-2004年		·
国際調査で使用し WPI, CAplus(ST	した電子データベース (データベースの名称、Î N)	調査に使用した用語)	
and the	1 mars of the law and adults		
引用文献の	と認められる文献	ナル・スの間末ナス体元の末二	関連する請求の範囲の番号
カテゴリー* X A	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると JP 2002-079097 A(株式会社豊田中央 請求項1,7,8,11,段落【0039】~【 【0047】,【0049】~【0050】,【0	研究所)2002.03.19 [0040] ,【0042】~	1, 3-5
Y	JP 2001-170487 A (株式会社豊田中央研究所) 2001.06.26 請求項1,4-6, 段落【0049】~【0050】 & EP 1020223 A2 & US 2003/0185736 A1		1–5
Y	JP 02-175602 A(株式会社リコー)19 請求項1,2,第14欄第14行〜第15欄第		1-5
区欄の続き	にも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	川紙を参照。
もの 「E」国際出願 以後に公 「L」優先権主 日若しく 文献(理 「O」口頭によ	カテゴリー のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 旧前の出願または特許であるが、国際出願日表されたもの 張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行は他の特別な理由を確立するために引用する 由を付す) る開示、使用、展示等に言及する文献 に同前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了した日 02.12.2004		国際調査報告の発送日 21.	12.2004
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915		特許庁審査官(権限のある職員) 横山 敏志	4 G 3 4 4 2
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号		電話番号 ′03−3581−1101	. 内線 3416

C (続き) .	関連すると認められる文献	
引用文献の		関連する 請求の範囲の番号
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	HU-14-2 ACIETT - HT A
	ーなし)	
	I.V.YENTEKAKIS et al., Promotion by Sodium in Emission	
	Control Catalysis: A Kinetic and Spectroscopic Study of the	
	Pd-Catalyzed Reduction of NO by Propene, Journal of	
	Catalysis, 15 May 1998, Vol. 176, pp. 82-92	1,2
A	第82頁左欄第18~24行,第83頁左欄第17行~右欄第12行, 第84頁左欄第33行~右欄第5行,第86頁右欄第6~13行,Fig. 1,7	1, 2
	2000年夏江(柳州5001) 石山州310111,31000301日 188300	
	JP 06-178937 A (株式会社リケン) 1994.06.28	
A	請求項1, 段落【0015】,【0019】 & US 5747410 A	1, 2, 4
	— 00 00000 4 (1 = 2 中野市地 + 6 社 - 以 1 夕) 1006 04 16	
A	JP 08-099034 A (トヨタ自動車株式会社 外1名) 1996.04.16 請求項1,段落【0014】~【0015】,【0017】~【0018】 & EP	1, 2, 4, 5
A	而来境1,段格(6014)。 16013),16017) 16016) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	JP 08-281106 A (日産自動車株式会社) 1996.10.29	1,5
A	請求項1,4,【0034】,【0037】 (ファミリーなし)	1, 5
	JP 09-024274 A (株式会社日立製作所) 1997.01.28	
A	請求項3,7,14,18,【0009】~【0010】,【0012】,【0019】,	1, 2, 4, 5
	【0021】 (ファミリーなし)	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
D 4	JP 2004-262702 A (トヨタ自動車株式会社) 請求項1,5,6, 段落【0019】,【0032】~【0033】, 実施例1-3,	1-5
P, A	開来項1,5,6, 段格 100191, 100321 100001,	
	232, 1 to 11 1100 100 112	
	·	
· ·	. •	
		,
	,	
l		